

対象資産一覧

掲載番号	資産番号	資産名称	規格	設置場所	取得年度	備考	書類提出期限
YJ-00146	07AB0710	塗布・現像処理装置	大日本スクリーン製造製 SK-80BW-AVP	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	07AB0713	研究装置接続工事	日立プラント建設 AF1-4	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	09AB2024	塗布・現像処理装置改造	ホットプレートの追加	つくばセンターつくば西事業所	2009	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	16AA3888	コーターデベロッパ装置改造	SiC6インチライン構築	つくばセンターつくば西事業所	2016	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00147	07AB0719	縮小投影型露光装置	ニコン製 NSR-2205i11D	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	07AB0866	研究装置接続工事	日立プラント建設 AF1-3	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	07AB0887	研究装置インライン取り付け	ニコンテック製 AF1-3	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	09AB1010	電源ユニット	NSR2205i11D LC用 (DC用)	つくばセンターつくば西事業所	2009	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	13AA2274	縮小投影型露光装置 (ニコンNSR2205i11D) 改造	ピンチャックウェハーホルダー製作、そり対応用VAC改善 (バックアップタンク追加、電磁弁大口径化)等	つくばセンターつくば西事業所	2013	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	16AA5776	i線ステッパーの4インチSiC及び6インチSiC基板対応改造	4インチSiC、Si及び6インチSiC、Si基板対応	つくばセンターつくば西事業所	2016	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00148	15AB0854	塩素熱処理炉	東横化学(株)UHTV-6150T	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	15AB0855	塩素熱処理炉	塩素熱処理炉用除害装置 宇部興産(株)D・BOX-NV2	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	19AA0125	塩素熱処理炉用 除害装置予備筒	宇部興産 RID-2HH2型 CL2除去用	つくばセンターつくば西事業所	2019	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	16AA9508	塩素熱処理炉改造	6インチ基板対応化	つくばセンターつくば西事業所	2016	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00149	15AB0843	プラズマCVD装置	日本ASM (テクノハンズ(株))Eagle10	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18

掲載番号	資産番号	資産名称	規格	設置場所	取得年度	備考	書類提出期限
	15AB0844	プラズマCVD装置	プラズマCVD装置用除害装置(株)荏原製作所G5-P2	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	16AB4603	プラズマCVD装置用除害装置改造	燃料圧力調整ユニット追加、循環ポンプ周波数変更対応、筐体排気温度計追加、筐体排気圧警報追加	つくばセンターつくば西事業所	2016	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00150	15AB0857	AI反射率測定膜厚計	大塚電子(株)FE-3000	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
	15AB0777	AI反射率測定膜厚計	AI反射率測定膜厚計(内蔵部品)	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00151	15AB0864	シート抵抗測定器No.1	(株)日立国際電気VR250	つくばセンターつくば西事業所	2015		2026/5/18
YJ-00152	15AB0845	合金化アニール炉	ケミトロニクスOS-55010W6SD	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には譲受人による取り外し工事が必要となります。工事費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/18
YJ-00154	19AB3347	試料調製用小型電気炉	MAX 450°C、視窓付4か所、SUSケーシング付	つくばセンターつくば西事業所	2019		2026/5/18
YJ-00155	18AA7998	定温乾燥機	ETTAS SONW-450S	関西センターB-3棟(セラミック実験棟)	2018		2026/5/19
YJ-00156	20AB1594	変圧トランス	レーザーライン社製 変圧トランス TK055A24-01+CPB	つくばセンターつくば中央5群	2020	設置してある建物2階から搬出するためには、非常階段からクレーン車で吊り下げる必要があります。作業費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/20
YJ-00157	20AB1595	高出力レーザー用チラー	レーザーライン社製 高出力レーザー用チラー PKE11000B-VW-SP	つくばセンターつくば中央5群	2020	設置してある建物2階から搬出するためには、非常階段からクレーン車で吊り下げる必要があります。作業費用は譲受人の自己負担になります。	2026/5/20
YJ-00158	15AA0105	集束イオンビーム加工装置つき高性能走査型電子顕微鏡	Helios NanoLab 600i	つくばセンターつくば中央2群	2015	SEM電源並びにピックアッププローブ故障中	2026/5/22
YJ-00159	07AB0718	触針式段差計	Veeco Dektak8	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
YJ-00160	15AB0853	セミオートブローバー	ベクターセミコンAX2500	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
YJ-00161	15AB2248	セミオートブローバー5号機	ベクターセミコン本体: AX2500	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22

掲載番号	資産番号	資産名称	規格	設置場所	取得年度	備考	書類提出期限
	18AA4771	プローブカードアダプター	PCS-211S セミオートプローバーAX2500用	つくばセンターつくば西事業所	2018	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
YJ-00162	15AB0861	ライフタイム測定機	(株)コベルコ科研LTA-1510EP/1	つくばセンターつくば西事業所	2015	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
YJ-00163	07AB0753	アッシャー	ケーイーエム製 RAM-6500	つくばセンターつくば西事業所	2007	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
	16AA6172	レジスタアッシング装置改造	SiC6インチ基板、Si6インチ基板対応	つくばセンターつくば西事業所		大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。1年半前までは正常動作。使用にあたっては要調整。	2026/5/22
YJ-00164	13AB1231	低温・高速シリコン酸化膜形成装置	PD-270STL	つくばセンターつくば西事業所	2013	大規模装置のため、引取には購入者による取り外し工事を要する。工事費用は譲受人負担とする。10年ほど使用しておらず、動作未確認。	2026/5/22